



日本粉末冶金工業会
第6回PM研究促進展奨励賞

大阪大学 接合科学研究所

大 原 智 殿

研究題目：高分子電解質テンプレート
無電解メッキ法による
金属ナノ材料の高次構造制御

貴殿の標記研究は日本粉末冶金工業会
主催平成20年度PM研究促進展におい
て当会会員会社にとって大変有意義な
研究であると認め奨励金と共にこれを
表彰いたします

平成20年11月5日

日本粉末冶金工業会

会長 水野 豊

